

推薦書を除く各出願様式は、出願者本人が**日本語または英語**で作成してください。
All application forms, except letter of recommendation, should be completed in **Japanese or English** by applicant.

2027 年度早稲田大学大学院情報生産システム研究科入学願書
2027 Application Form for Admission to IPS, Waseda University

カラー写真
Color photograph
縦 4cm × 横 3cm
写真裏面に氏名記入

- ◆ 志望課程 / Desired program
☐ 修士課程 / Master's program
- ◆ 入学時期 / Term of entrance
☐ 2027 年 4 月 / April 2027 ☐ 2027 年 9 月 / September 2027
- ◆ 入試区分 / Entrance examination category
☐ 推薦入試 / Recommendation application ※推薦書必須 / Recommendation letter necessary
- ◆ 出願方法 / Application
☐ 国内出願 / Domestic application ☐ 国外出願 / Overseas Application

I. 志願者 / Applicant

氏 名 (漢字) 姓 / Family name 名 / Given name (Middle name if any)
Name in Kanji (Chinese characters), if any
*Please write the Kanji which you use in your country.

氏 名 (英字) 姓 / Family name 名 / Given name (Middle name if any)
Name in Alphabet
*As written on passport

氏 名 (カタカナ) 姓 / Family name 名 / Given name (Middle name if any)
Name in Japanese Katakana

性別 / Gender ☐ 男 / Male ☐ 女 / Female 国籍 / Nationality _____

生年月日 / Date of birth _____ 年 月 日 年齢 / Age _____ 歳 / Years old
(Year) (Month) (Day)

郵便番号 / Postal code _____

現住所 / Living Address _____

※国外に住んでいる場合は**英語**で記入してください。If the address is outside Japan, please write in English (block style).

郵便番号 / Postal code _____

送付先 / Delivery Address _____

※現住所と同じ場合は”同上”と記入してください。Please write “same” if it is the same as living address.

自宅電話 / Home telephone _____ 携帯電話 / Cellphone _____

職場電話 / Work telephone _____

E-mail _____

※必ず記入してください。携帯電話のアドレス以外を記入してください。
The applicants must fill in an E-mail address other than cellphone address.

II. 言語能力/ Language proficiency

母国語/ Your native language _____

※日本語および英語の言語能力を選択してください。

Please choose proficiency for Japanese and English languages.

※母国語が日本語の場合は以下の「日本語」の欄には記入しないでください。

日本語/ Japanese

[] 堪能
Fluent

[]上級
Good

[]中級
Intermediate

[]初心者
Beginner

英語/ English

[] 堪能
Fluent

[]上級
Good

[]中級
Intermediate

[]初心者
Beginner

語学に関する資格 (Language qualification)	
日本語能力試験/JLPT	級 level
TOEIC L&R	点 points
TOEFL iBT	点 points
IELTS Academic / IELTS for UKVI	点 points
CET6 (海外協定校推薦入試のみ受付可/Only for Overseas Partner University Recommendation)	点 points
実用英語技能検定(英検)/EIKEN TEST	級 level
その他/Others	

※本出願では、語学に関する証明書を提出してください。提出方法は各入試要項を確認してください。

Please submit a language proficiency certificate in your official application. For submission details, please refer to the relevant admission guide.

Ⅲ. 分野・研究室希望順位/Selection of Field and Laboratory

※入学試験要項の「研究室一覧」を参照のこと。Please refer to “Research laboratory” in the Admission Guide.

希望研究室(3 つまで) / Desired laboratory (up to three laboratories)

希望順位欄に研究室希望順位に従って、1、2、3 を記入すること。

Fill in the column of Priority order with 1, 2 and 3 according to your desired research laboratory

分野 Field	担当教員 Supervisor	研究室 Research Laboratory	希望順位 Priority
情報アーキテクチャ分野 Information Architecture	藤村 茂 FUJIMURA, Shigeru	スマートインダストリー研究室/ Smart Industry	
	古月 敬之 FURUZUKI, Takayuki	ニューロコンピューティング研究室/ Neurocomputing Systems	
	岩井原 瑞穂 IWAHARA, Mizuho	データ工学研究室/ Data Engineering	
	鎌田 清一郎 KAMATA, Sei-ichiro	イメージメディア研究室/ Image Media	
	亀岡 遵 KAMEOKA, Jun	バイオ情報センシング研究室/ Bio Information Sensing	
	ルパージュ イヴ LEPAGE, Yves	用例翻訳・言語処理研究室/ Example-based machine translation/NLP	
	松丸 隆文 MATSUMARU, Takafumi	バイオ・ロボティクス&ヒューマン・メカトロニクス研究室/ Bio-Robotics & Human-Mechatronics	
	吉江 修 YOSHIE, Osamu	コミュニティ・コンピューティング研究室/ Community Computing	
	家入 祐也 IEIRI, Yuya	ヒューマニティ中心インタラクション研究室/ Humanity-Centered Interaction	
生産システム分野 Production Systems	荒川 雅生 ARAKAWA, Masao	設計工学システム研究室/ Design Engineering and Systems	
	橋本 健二 HASHIMOTO, Kenji	移動ロボティクス・プラットフォーム研究室/ Mobile Robotics Platform	
	馬渡 和真 MAWATARI, Kazuma	マイクロナノ流体デバイス研究室/ Micro and Nano Fluidic Device	
	三宅 丈雄 MIYAKE, Takeo	バイオイオントロニクス研究室/ Bioiontronics	
	田中 英一郎 TANAKA, Eiichiro	機械システム設計研究室/ Mechanical System Design	
	立野 繁之 TATENO, Shigeyuki	生産プロセス工学研究室/ Production Process	
	植田 研二 UEDA, Kenji	知能半導体工学研究室/ Intelligent Semiconductor Engineering	
	志村 考功 SHIMURA, Takayoshi	半導体デバイス材料工学/ Semiconductor Materials and Device Engineering	
	高橋 淳子 TAKAHASHI, Junko	生体医工学研究室/ Biomedical Engineering	
	山口 恭平 YAMAGUCHI, Kyohei	パワートレインシステム研究室/ Powertrain System	
集積システム分野 Integrated Systems	池橋 民雄 IKEHASHI, Tamio	マイクロ電気機械システム研究室/ Micro Electro-Mechanical Systems	
	池永 剛 IKENAGA, Takeshi	画像情報システム研究室/ Image Information Systems	
	碓塚 孝明 KAKITSUKA, Takaaki	発光システム研究室/ Light Emitting Systems	
	木村 晋二 KIMURA, Shinji	高位検証技術研究室/ High-Level Verification Technologies	
	高畑 清人 TAKAHATA, Kiyoto	光電子集積システム研究室/ Opto-electronic Integrated Systems	
	丹沢 徹 TANZAWA, Toru	グリーン集積システム研究室/ Green Integrated Systems	
	山崎 慎太郎 YAMASAKI, Shintaro	集積システム最適化研究室/ Integrated System Optimization	
	芹田 和則 SERITA, Kazunori	テラヘルツ集積システム研究室/ Terahertz Integrated Systems	

VI. 緊急連絡先(日本在住)/ Contact address in Japan (if any)

☐ 無/ No contact address in Japan

氏名/ Name _____

職業/ Occupation _____

志願者との関係/ Relationship to applicant _____

郵便番号/ Postal code _____

現住所/ Address _____

電話/ Telephone _____ 職場電話/ Work telephone _____

E-mail _____

※下記は出願者全員記入のこと。

Please be sure to fill in the following section.

上記に記載した内容及び申請書類はすべて正確であり、また、入学が許可された場合には早稲田大学の規則に従うことを誓います。

I certify that all the information provided on this form and in the accompanying documents are complete and accurate the best of my knowledge, and I agree to comply with the rules and regulations of Waseda University.

日付 / Date _____ 年/ _____ 月/ _____ 日
(Year) (Month) (Day)

出願者署名/ Signature _____ 印/Seal _____